

# 특허등록원부

|         |             |
|---------|-------------|
| 특 허 번 호 | 제 2348881 호 |
|---------|-------------|

## [ 권 리 란 ]

| 표시번호             | 등 록 사 항     |   |          |              |
|------------------|-------------|---|----------|--------------|
| 1번               | 출원연월일       | 2020년 07월 30일                               | 출원번호     | 2020-0095371 |
|                  | 공고연월일       | 2022년 01월 11일                               | 공고번호     | -            |
|                  | 특허결정(심결)연월일 | 2022년 01월 03일                               | 청구범위의 항수 | 14           |
|                  | 분류기호        | H01L 21/67, G06N 20/00                      |          |              |
|                  | 발명의 명칭      | 공압 실린더의 동작 영상정보를 이용한 반도체 제조공정 감시 시스템과 감시 방법 |          |              |
|                  | 존속기간(예정)만료일 | 2040년 07월 30일                               |          |              |
| 2022년 01월 04일 등록 |             |   |          |              |

## [ 특 허 료 란 ]

|   |                  |
|---|------------------|
| 제 01 - 03 년분 (2022.01.04 ~ 2025.01.04) 금 액 167,300 원(소기업) | 2022년 01월 04일 납입 |
|---|------------------|

## [ 특 허 권 자 란 ]

| (최종권리자)   |   |
|---|---|
| 주식회사 이루리인텔리전스 (134111-*****)<br>경기도 고양시 일산동구 동국로 32, 동국대학교 산학협력관 742호 (식사동) |   |
| 순위번호  | 등 록 사 항   |
| 1번  | (등록권리자)<br>주식회사 이루리인텔리전스(134111-*****)<br>경기도 고양시 일산동구 동국로 32, 동국대학교 산학협력관 742호 (식사동) |
| 2022년 01월 04일 등록  |   |

이하야백